半導体・MEMS デバイス　研究開発のための機器利用

「みずからコース」

自由度の高い環境で、高度なLSI・MEMS研究・開発が可能です



機器利用（2025年度）
57 団体
企業 22 ／ 教育機関 35

装置利用料（1時間あたり）
1,000~8,000円
装置により異なります

CR装置稼働率
99.2%
2025年度実績

「みずからコース」4つの強み

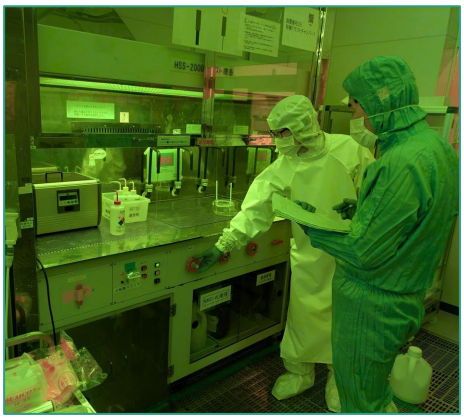
報告義務なし
研究内容の報告義務がなく、機密性の高い開発にも安心してご利用いただけます。

自由度の高い実験環境
試料・材料の制限が緩やか。廃液をドラフトに流せる。予約なしでも装置利用が可能。

CR常駐スタッフのサポート
スタッフが常駐しており、いつでも相談いただけます。オペトレは工程をまたぐ複数装置もまとめて指導可能です。

専門家がスピーディーに返信
教授をはじめとした専門家がお問い合わせに対応。原則当日中に1次返信します。

スタッフによる操作トレーニング





利用者控室



最大35名収容可能。コーヒーや各種飲み物も充実。会議時などは特別室もご利用いただけます。

ご利用の流れ

お問い合わせ
ご相談は無料。目的・装置をお伺いします

→ **利用申請・登録**
利用申請書と登録書をご提出ください

→ **操作トレーニング**
初回はスタッフが操作方法をご指導

→ **装置の利用**
ご自身で装置を操作して研究開発

→ **お支払い**
ご利用月の翌月月初にご案内します

cms
マイクロ化総合技術センター
Center for Microelectronic Systems

国立大学法人 九州工業大学
〒820-8502　福岡県飯塚市川津 680-4

Tel : 0948-29-7580
E-mail : contact@cms.kyutech.ac.jp
URL : https://www.cms.kyutech.ac.jp/

料金表　装置一覧